

平成 7 年度

マイクロマシン技術の研究開発
(発電施設用高機能メンテナンス技術開発)
委託研究成果報告書

平成 8 年 3 月

財団法人マイクロマシンセンター

まえがき

本報告書は、新エネルギー・産業技術総合開発機構から財団法人マイクロマシンセンターが産業科学技術研究開発制度として委託を受けて行った「マイクロマシン技術の研究開発（発電施設用高機能メンテナンス技術開発）」の平成7年度の研究成果をとりまとめたものである。

本研究開発は、発電施設用高機能メンテナンス技術開発として、①マイクロカプセルの研究開発 ②マザーマシンの研究開発 ③無索検査モジュールの研究開発 ④有索作業モジュールの研究開発 ⑤トータルシステムの研究の5項目に分けて財団法人マイクロマシンセンターが平成7年4月1日から平成8年3月31日にかけて実施した。

目 次

第1章 概 要	1
1.1 研究目的	3
1.2 研究範囲	3
1.3 研究概要	5
1.3.1 研究内容（和文）	5
1.3.2 研究内容（英文）	25
1.3.3 研究作業実施状況	53
1.4 研究体制	54
1.4.1 財団法人マイクロマシンセンター	54
1.4.2 各社の研究体制	55
第2章 マイクロカプセルの研究開発	83
2.1 マイクロ発電機の研究	85
2.2 信号発振機構の研究	179
2.3 探傷機構の研究	214
2.4 位置検出の研究	257
2.5 駆動及びサスペンションの研究	296
第3章 マザーマシンの研究開発	323
3.1 マイクロ光学機構の研究	325
3.2 連結機構の研究	416
3.3 群制御の研究	458
3.4 マイクロバッテリーの研究	490
3.5 行動型制御の研究	536
3.6 人工筋肉の研究	569

第4章 無索検査モジュールの研究開発	613
4.1 伸縮型移動機構の研究	615
4.2 光エネルギー供給の研究	663
4.3 マイクロ視覚の研究	705
4.4 機能連結の研究	748
4.5 協調制御の研究	787
4.6 マイクロ光分析の研究	851
第5章 有索作業モジュールの研究開発	889
5.1 管状マニピュレータの研究	891
5.2 光発電・昇圧機構の研究	940
第6章 トータルシステムの研究	995
6.1 メンテナンスシステムの研究	997
6.2 マイクロマシンシステムの研究	1045